

Richard D. Braatz, Richard C. Alkire, Edmund G. Seebauer, Timothy O. Drews, Effendi Rusli, Mohan Karulkar, Feng Xue, Yan Qin, Michael Y. L. Jung, Rudiyanto Gunawan

A multiscale systems approach to microelectronic processes.

Almut Metz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Bertelsmann Forschungs-gruppe Politik am Centrum für angewandte Politikforschung (C·A·P). Kristina Notz ist Forschungsassistentin in der Bertelsmann Forschungsgruppe Politik am Centrum für angewandte Politikforschung (C·A·P).
